

# ご案内

## インターオプト 2021 出展案内（日程変更）

弊協会主催の光技術総合展示会であるインターオプトは、2021年1月29日～31日の開催を予定し、すでに出展者様の募集も開始しておりましたが、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大及びそれに伴う東京オリンピック・パラリンピックの1年延期という事態を受け、日程及び会場の再検討を行ってまいりました。

その結果、下記の通り代替開催の概要を決定いたしましたので、お知らせいたします。皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解を賜り、出展をご検討いただきますよう、お願い申し上げます。

### 開催概要

会 期： 2020年12月9日（水）～11日（金） 10:00～17:00

会 場： 東京ビッグサイト 西・南ホール

同時開催： 「MEMS センシング&ネットワークシステム展 2021」

「nano tech 2021」ほか12展示会

詳しい情報及び出展のお申込は Web サイトをご参照ください <http://www.optojapan.jp/interopto/>

最新光技術の応用先は精密機器や半導体、通信、計測からバイオテクノロジーに至るまで多岐に渡っており、その中でも特に注目度の高いアプリケーションに特化した専門展示会として、LED 応用の最先端技術・製品をテーマにした LED の設計製造展「LED JAPAN」、撮影・撮像、画像処理、画像センシング、ディスプレイ・投影に関する技術と製品をテーマにした最先端のイメージング技術が集結する展示会である「Imaging Japan」と共に、次世代アプリケーション・デバイスを目指した光学技術+製品開発のパートナーリングイベント『All about Photonics』として最新情報を発信し、新たなビジネスマッチングを実現します。

前回と同様、東京ビッグサイトにて、ナノテクノロジーの国際総合展示会である「nano tech」と同時開催とすることにより、光技術と MEMS、ナノテクノロジーを網羅する総合技術展示会として開催いたします。

### 出展対象分野

レーザー/光源	半導体、ファイバ、YAG、超短パルス等の各種レーザー発振器、可視光 LED、UV-LED、テラヘルツ～中・近赤外～紫外域各種光源、受発光素子 等
オプティクス関連部品	レンズ/フィルタ、ミラー/プリズム、ガラス、光学薄膜、光スキャナ 等
測定装置/光分析機器	光測定器、光応用計測器、分光/分析装置、分光光度計、近赤外分光計、OCT 装置、光センシング機器、光伝送装置 等
レーザー加工システム	レーザー加工装置(微細・切断・穴あけ)、マーキング装置、医療用レーザー装置、3D プリンタ、ガルバノスキャナ、試作・受託加工 等
情報通信	可視光通信、次世代通信(5G)、光通信デバイス、光ファイバ・コネクタ 等

### 出展受付期間

出典申込締切：2020年9月15日（火）

※但し、締切日前でも規定の小間数になり次第受付終了とさせていただきますので、お早めにお申込みください。